(19) 世界知的所有権機関 国際事務局

(43) 国際公開日 2011 年 8 月 4 日(04.08.2011)



PCT



(10) 国際公開番号

WO 2011/093294 A1

(51) 国際特許分類:

C07D 501/24 (2006.01) **A61P** 31/04 (2006.01) **A61K** 31/545 (2006.01) **C07D** 501/06 (2006.01)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2011/051390

(22) 国際出願日:

2011年1月26日(26.01.2011)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2010-016053 2010 年 1 月 27 日(27.01.2010) JP

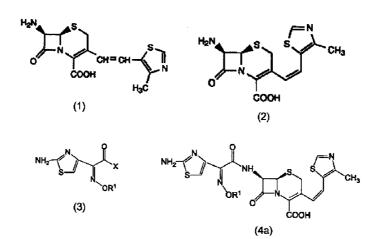
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本化学工業株式会社 (NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1368515 東京都江東区亀戸9丁目11番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 和久井 淳 (WAKUI Atsushi) [JP/JP]; 〒1368515 東京都江東区 亀戸9丁目11番1号 Tokyo (JP). 大原 宣彦 (OOHARA Nobuhiko) [JP/JP]; 〒1368515 東京都江東区亀戸9丁目11番1号 Tokyo (JP). 田久保洋介(TAKUBO Yosuke) [JP/JP]; 〒1368515 東京都 江東区亀戸9丁目11番1号 Tokyo (JP). 松本

信夫(MATSUMOTO Nobuo) [JP/JP]; 〒1368515 東京都江東区亀戸9丁目11番1号 Tokyo (JP).

- (74) 共通の代表者: 日本化学工業株式会社(NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.); 〒 1368515 東京都江東区亀戸9丁目11番1号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

- (54) Title: PROCESS FOR PREPARATION OF CEPHALOSPORIN DERIVATIVE
- (54) 発明の名称: セファロスポリン誘導体の製造方法



(57) Abstract: Provided is a process by which an objective cephalosporin derivative having a high Z-isomer content or an alkali metal salt thereof can be prepared via simple steps with industrial advantages. A process for the preparation of a cephalosporin derivative (4a) or an alkali metal salt thereof, characterized by comprising the first step of bringing an aqueous solution of 7-amino-3-[(E/Z)-2-(4-methylthiazol-5-yl)vinyl]-3-cephem-4-carboxylic acid (1) or an alkali salt thereof into contact with an active carbon that has an iodine adsorptivity of 1200mg/g or more as determined by JIS K-1474 and a methylene blue adsorptivity of 250ml/g or more as determined thereby to prepare the carboxylic acid (1) having an enhanced content of Z-isomer (2) or an alkali metal salt thereof, and the second step of subjecting the carboxylic acid (1) which has been prepared in the first step and has an enhanced content of Z-isomer (2) to reaction with a compound (3).

(57) 要約:

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, 添付公開書類:
NE, SN, TD, TG).

— 国際調査報告(条約第 21 条(3))

簡便な工程で、Z体の含有率が高い目的するセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩を工業的に有利な方法で提供する。 下記一般式 (1) で表される化合物の水溶液を、JIS K-1474に従い測定されたヨウ素吸着性能が 1200mg/g以上であり、メチレンブルー吸着性能が 250ml/g以上である活性炭と接触させて、下記一般式 (2) で表わされる Z体の含有率が向上した下記一般式 (1) で表される 1-rg (1-rg) で表される 1-r

WO 2011/093294 1 PCT/JP2011/051390

明細書

発明の名称 : セファロスポリン誘導体の製造方法 技術分野

[0001] 本発明は、E体に比してZ体の含有率を向上させたセファロスポリン誘導体及びそのアルカリ金属塩の製造方法に関するものである。

背景技術

[0002] 下記一般式 (7) で表される7-[2-メトキシイミノ-2-(2-アミノチアゾール-4-イル)アセトアミド]-3-[2-(4-メチルチアゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体、シス異性体)はセフジトレン(Cefditoren)と言われる優れたセファロスポリン抗生物質であることが知られている。
[化1]

$$NH_2$$
 NH_2
 NH_3
 OCH_3
 OCH_3

従来、このセフジトレンの合成方法は、下記反応スキーム(1)に示すように下記一般式(A)で表される化合物と、下記式(2)で表される7-アミノー3ー[(Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩との反応により製造する方法が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。

[化2]

Reaction scheme (1)

$$R_1$$
 CO_2H
 OCH_3
 OCH_3

しかしながら、前記の反応スキーム(1)の方法では、目的とするセファロスポリン抗生物質を得るには式中のR₁は保護されたアミノ基を用いる必要があり、このためアミノ保護基の除去工程が必然的に必要で、工程が複雑になり工業的に有利でない。

[0003] フーアミノー3ー[2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩(化合物(2))は、セファロスポリン系抗生物質の製造中間体として有用な物質である。この化合物には、3位のアルケニル基の立体構造がZ配置であるものとE配置であるものの2種類の異性体が存在する。これら2種類の異性体のうち、それを原料とするセファロスポリン系抗生物質が医薬抗菌剤として優れた抗菌作用を発現するものは、前述したセフジトレンを含めZ体であることが知られている。

[0004] 7-アミノ-3-[2-(4-メチルチアゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸又はそのアルカリ金属塩からセファロスポリ

ン系抗生物質を合成する場合には、反応系にZ体のみを存在させ、E体を極力存在させないことが重要である。

- [0005] この観点から、特許文献2においては、Z体とE体とが混在したフーアミノー3ー[2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩の水溶液に、ハイポーラスポリマーや活性炭を作用させて、Z体の含有率を高めることが提案されている。この方法で用いられるハイポーラスポリマーとしては、アクリル系樹脂、フェノール系樹脂、スチレン系樹脂が例示されている。一方、活性炭としては、塩化亜鉛炭や水蒸気炭といった一般的な活性炭が用いられている。
- [0006] 前記の特許文献 2 に記載の方法に従えば、 2 体の含有率が高まった 7 ーアミノー3ー [2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル) ビニル] ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩が得られ、また、該化合物を中間原料として用いることにより、 2 体含有率が高いセファロスポリン誘導体が得られるが、更に最終目的物のセファロスポリン誘導体において、 2 体の含有率が高いものが望まれている。

先行技術文献

特許文献

[0007] 特許文献1:特公平3-64503号公報

特許文献2:特開2005-343854号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0008] したがって本発明の目的は、前述した従来技術が有する種々の欠点を解消 し得るセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩の製造方法を提供す ることにある。

課題を解決するための手段

[0009] 本発明は、下記式(1)で表される7-アミノ-3-[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボ

ン酸又はそのアルカリ金属塩の水溶液を、JIS K-1474に従い測定されたヨウ素吸着性能が1200mg/g以上であり、メチレンブル一吸着性能が250ml/g以上である活性炭と接触させて、下記式(2)で表される7-アミノー3-[(Z)-2-(4-メチルチアゾールー5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸又はそのアルカリ金属塩の含有率が向上した式(1)で表される7-アミノー3-[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾールー5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸又はそのアルカリ金属塩を得る第1工程。

[化3]

$$\begin{array}{c} H_2N \\ O \\ COOH \end{array} CH = CH - S \\ N \\ H_2C \end{array} (1)$$

[化4]

$$H_2N$$
 S CH_3 CH_3

次いで、前記第1工程で得られた一般式(2)で表されるフーアミノー3 ー [(Z)ー2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩の含有率が向上した式(1)で表されるフーアミノー3ー [(E/Z)ー2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩と、下記一般式(3)で表される化合物とを反応させる第2工程を含むことを特徴とする下記一般式(4a)で表されるセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩の製造方法を提供することにより前記目的を達成したも

のである。

[化5]

$$NH_2$$
 S
 N
 OR^1
 (3)

[化6]

$$NH_2$$
 NH_2
 NH_2
 NH_3
 OR^1
 OR^1
 OR^1
 OR^2
 OR^3
 OR^3
 OR^4
 OR^4

(式中、R¹は、アルキル基を示す。Xは活性エステル基を示す。)

発明の効果

[0010] 本発明によれば、7-アミノ-3-[(E/Z)-2-(4-メチルチア ゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸又はそのアル カリ金属塩を用い、簡便な工程で、Z体の含有率が高い目的するセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩を工業的に有利な方法で提供することができる。

発明を実施するための形態

[0011] <第1工程>

本発明に係る第1工程では、Z体とE体とが含まれる前記の式(1)で表される化合物又はそのアルカリ塩に、特定の活性炭を作用させて、該活性炭にE体を選択的に吸着させることで除去し、Z体の含有率を高める点に特徴を有する。ここで言うアルカリ塩とは、薬理学上許容されるアルカリ塩を意味する。なお、以下の説明においては、式(1)で表される化合物と、その

アルカリ金属塩を総称して、「アルケニルセフェム化合物」という。

- [0012] 本発明において使用されるアルケニルセフェム化合物は、Z体とE体との混合物からなる。Z体及びE体はいずれも公知化合物である。アルケニルセフェム化合物におけるZ体とE体との存在割合に特に制限はなく、この存在割合はアルケニルセフェム化合物の製造条件等に依存する。本発明の目的にかんがみれば、Z体の存在割合がE体の存在割合よりも十分に高いことが望ましいが、本発明の方法を用いることで、簡便にかつ高収率でZ体を得ることが可能である。アルケニルセフェム化合物におけるE体の存在割合は、後述の実施例において用いたE体含有率の計算式に基づいて算出された含有率で表して活性炭による処理前の状態において一般にO.3~20%、特に2~12%である。
- [0013] 本発明においては、アルケニルセフェム化合物を、水溶液の状態で活性炭と接触させる。アルケニルセフェム化合物を水溶液とするには、例えばアルケニルセフェム化合物をアルカリで処理し、対応する塩(例えばアルカリ金属塩)の形とすればよい。アルカリとしては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等のアルカリ金属水酸化物;炭酸水素ナトリウム等のアルカリ金属炭酸水素塩;炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム等のアルカリ金属炭酸塩等を用いることができる。これらのアルカリを含む水溶液と、アルケニルセフェム化合物とを混合することで、アルケニルセフェム化合物を水溶液とすることができる。
- [0014] 前記の水溶液の p H は、アルケニルセフェム化合物の塩が結晶化して析出しない程度に高 p H 領域であればよく、一般的には 7. 1~9.0、特に 7.5~8.5の弱アルカリ領域とすることが好ましい。また、前記の水溶液に含まれるアルケニルセフェム化合物の塩の濃度は、本発明において臨界的なものではなく、該塩の結晶が析出しない程度の低濃度であればよい。
- [0015] アルケニルセフェム化合物を水溶液とするための別法として、該アルケニ ルセフェム化合物を、鉱酸で処理し、対応する鉱酸塩の形とする方法が挙げ られる。鉱酸としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸等が挙げられる。これらの

鉱酸と、アルケニルセフェム化合物とを混合することで、該化合物が鉱酸塩の状態となった水溶液を得ることができる。

- [0016] 前記の鉱酸塩を含む水溶液の p H は、該鉱酸塩が沈殿しない程度に低 p H 領域であればよく、一般的には O . 5~1. 7、特に O . 8~1. 4とすることが好ましい。また、前記の水溶液に含まれる鉱酸塩の濃度は、本発明において臨界的なものではなく、該鉱酸塩の結晶が沈殿しない程度であればよい。
- [0017] 前記のアルカリ金属塩と鉱酸塩とを比較すると、鉱酸塩を用いることが好ましい。この理由は、アルケニルセフェム化合物を合成する際に生じる副生成物であるフェニル酢酸又はその誘導体(これについては後ほど詳述する)の吸着除去を、E体の吸着除去と同時に行い得る点からである。鉱酸塩のうち、特に塩酸塩を用いると、Z体の純度を一層高めることができるので好ましい。
- [0018] なお、活性炭処理の際に、系内にフェニル酢酸又はその誘導体が存在すると、活性炭がE体よりもフェニル酢酸又はその誘導体を吸着しやすいため、活性炭と接触させる前に予め後述する(A)の処理工程又は/及び(B)の処理工程を行い、系内のフェニル酢酸又はその誘導体を出来るだけ除去しておくことが、高価な活性炭の使用量を低減することができ、また、Z体の純度を一層高めることができる観点から特に好ましい。
- [0019] アルケニルセフェム化合物から E体を選択的に吸着除去するための活性炭について本発明者らが鋭意検討したところ、大きな細孔径のピークと小さな細孔径のピークを有する活性炭を用いることが有効であることが判明した。更に本発明者らが検討を推し進めたところ、このような細孔径分布を有する活性炭は、JIS K-1474に従い測定されたヨウ素吸着性能と、同じくJIS K-1474に従い測定されたメチレンブルー吸着性能が特定の範囲内にあることが判明した。本発明においては、かかる特定のヨウ素吸着性能及びメチレンブルー吸着性能を有する活性炭を用いることで、アルケニルセフェム化合物から E体を選択的に吸着除去することが可能となった。

- [0020] 上述した特定のヨウ素吸着性能については、その値が1200mg/g以上であるものを用いる。なお、ヨウ素吸着性能が1700mg/g超であり、かつ以下に述べるメチレンブル一吸着性能を兼ね備えた活性炭を工業的に入手することは極めて困難なので、本発明において用いる活性炭のヨウ素吸着性能の上限は1700mg/gとする。したがって、ヨウ素吸着性能の範囲は好ましくは1200~1700mg/gであり、更に好ましくは1400~1700mg/gである。尤も、ヨウ素吸着性能の値は高ければ高いほど好ましいので、1700mg/g超のヨウ素吸着性能を有する活性炭を用いることに何ら差し支えはない。
- [0021] メチレンブル一吸着性能については、その値が250ml/g以上であるものを用いる。なお、メチレンブル一吸着性能が500ml/g超であり、かつ上述したヨウ素吸着性能を兼ね備えた活性炭を工業的に入手することは極めて困難なので、本発明において用いる活性炭のメチレンブル一吸着性能の上限は500ml/gとする。したがって、メチレンブル一吸着性能の範囲は好ましくは250~500ml/gであり、更に好ましくは260~500ml/gである。尤も、メチレンブル一吸着性能の値は高ければ高いほど好ましいので、500ml/g超のメチレンブル一吸着性能を有する活性炭を用いることに何ら差し支えはない。
- [0022] 通常、水処理等で用いられる活性炭の諸物性は、ヨウ素吸着性能が120 0mg/g以下であり、メチレンブル一吸着性能が200ml/g以下である(「活性炭の応用技術」、監修 立本英樹、安部邦夫、発行所 株式会社 テクノシステム、発行日 2000年7月25日、第409頁、第555頁 参照)ことから、本発明で使用する活性炭のこれらの物性値は、通常の活性 炭の値よりも極めて高いものである。このことは、大きな細孔と小さな細孔 とが分布していることに起因している。一般に、ヨウ素吸着性能は小さな細 孔の分布の指標(つまり、分子量の小さい化合物の吸着性の指標)であり、 メチレンブル一吸着性能は大きな細孔の分布の指標(つまり、分子量の大き な化合物の吸着性の指標)である。

- [0023] 上述のヨウ素吸着性能及びメチレンブル一吸着性能を満足する活性炭としては、例えばヤシ殻、石炭、木質材等を原料にした水蒸気賦活活性炭が挙げられる。この場合、賦活の条件を適切に制御することや、造粒の条件を適切に制御することで、上述の物性値が満たされるようになる。なお、活性炭の形状は、粉末、粒状又は繊維状でもよく、あるいは成形体であってもよい。上述の物性値を満足する活性炭として市販品を用いることも可能である。そのような市販品としては、例えばユニチカ株式会社から入手可能な活性炭であるユニチカ活性炭繊維 アドールA-20(商品名)や味の素ファインテクノから入手可能な活性炭である液相用活性炭CL-KP(商品名)、CL-K(商品名)等が挙げられる。
- [0024] 上述の活性炭と、アルケニルセフェム化合物とを接触させる方法に特に制限はない。例えばアルケニルセフェム化合物の水溶液中に、上述の活性炭を添加する方法や、逆に上述の活性炭にアルケニルセフェム化合物の水溶液を添加する方法を採用することができる。あるいは、上述の活性炭をカラムに充填し、アルケニルセフェム化合物の水溶液をポンプ等でカラム送液し、カラム内を通過させ、更にカラム内を複数回循環させる方法や、フィルター等の成形体に活性炭を含有させたものに、アルケニルセフェム化合物の水溶液を接触させる方法を採用することもできる。活性炭の量とアルケニルセフェム化合物の量との比率に特に制限はないが、例えば、水溶液中に含まれるアルケニルセフェム化合物100重量部に対して、活性炭を10~300重量部、特に10~200重量部接触させることが、Z体のロス率を少なくでき、かつE体とフェニル酢酸を効率良く除去できる点から好ましい。
- [0025] 上述の活性炭と、アルケニルセフェム化合物とを接触させる条件にも特に制限はない。例えば接触時の温度は、0~20℃とすることができる。接触時の温度をこの範囲内にすることで、Z体のロス率を少なくでき、かつE体とフェニル酢酸を効率よく除去できるので好ましい。接触時間は、接触時の温度が上述の範囲であることを条件として、0.5~3時間、特に1~2時間であることが好ましい。両者を接触させている間、反応系を攪拌状態にし

ておいてもよく、あるいは静置状態にしておいてもよい。

[0026] 以上の方法は、1回のみ行ってよく、あるいはZ体の純度を高める目的で 2回以上の複数回繰り返して行ってもよい。

[0027] 以上の操作によって、Z体及びE体を含むアルケニルセフェム化合物から、E体が選択的に活性炭に吸着除去され、Z体の含有率が高まる。その後は活性炭と処理液とを分離し、処理液に塩酸、硝酸、硫酸等の酸(アルカリで水溶性にした場合)、又は水酸化ナトリウム等のアルカリ(鉱酸で水溶性にした場合)を加えて液のpHを3.8~4.8の弱酸性領域に調整して、式(2)で表される化合物の結晶を沈殿させる。得られた結晶を、濾別や遠心分離によって分離し、水及びメタノール等の有機溶媒によって洗浄する。処理液のpHを上述の範囲に調整し、その範囲のpHにおいて式(2)で表される化合物を析出させることによって、高純度でかつ高収率で目的物としてZ体の含有率が向上した式(1)で表わされる化合物として回収することができる。

[0028] 本発明において、出発物質として用いられるアルケニルセフェム化合物は、例えば下記式(6)で表される7ー置換アシルアミノー3ー[(E/Z) -2-(4-メチルチアゾールー5-イル)ビニル]-3-セフェムー4ーカルボン酸の塩を酵素反応に付して7位アミド結合の脱保護反応を行うことで得られる。この塩は水溶性であればその種類に特に制限はない。水溶性の塩としては例えばアルカリ金属塩やアンモニウム塩が挙げられる。

[0029] [化7]

(式中、R³はベンジル基、フェノキシメチル基を示す。Mは一価のカチオン

を示す。)

- [0030] 前記の酵素反応の溶媒としては、酵素活性を最大限に引き出す観点から水を用いることが好ましい。酵素反応のρHは、酵素の活性に影響を及ぼす要因となる。酵素の種類にもよるが、この観点からρHを7.5~8.5に維持することが好ましい。ρHの維持には各種のアルカリ水溶液、例えば水酸化ナトリウムや水酸化カリウム等のアルカリ金属水酸化物;炭酸水素ナトリウム等のアルカリ金属炭酸水素塩;炭酸ナトリウムや炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩等の水溶液を用いることができる。酵素反応の温度も、酵素の活性に影響を及ぼす要因となる。酵素の種類にもよるが、この観点から反応系の温度を25~35℃に維持することが好ましい。反応時間は本発明において臨界的でない。一般に式(6)で表される化合物が反応系から消失するまで反応を行えばよい。前記のρH及び温度の範囲であることを条件として、反応時間は一般に1~3時間とすることができる。
- [0031] 使用する酵素としては従来公知のペニシリンGアシラーゼを特に制限なく用いることができる。例えばベーリンガーマンハイム社製のペニシリンGアミダーゼPGA-150、PGA-300、PGA-450;ダラス・バイオテック・リミテッド社製のペニシリンGアシラーゼ;ロシュ・モレキュラー・バイオケミカルズ社製のペニシリンGアミダーゼ;湖南福来格生物技術有限公司のIPA-750;アトラス・バイオロジクス社製のSynthaCLEC-PA等を用いることができる。
- [0032] 酵素の使用量は、その種類にもよるが、式(6)で表される化合物 100 重量部に対して30~150重量部、特に50~100重量部であることが 好ましい。
- [0033] 以上の酵素反応によって、アルケニルセフェム化合物の塩が得られる。この酵素反応においては、式(6)で表される化合物における7位のアミド保護基の脱保護によってフェニル酢酸又はその誘導体(以下、これらを総称して「フェニル酢酸類」という)が副生成物として生成する。このフェニル酢酸等は、本製造方法の目的物であるZ体の含有率が高い7-アミノ-3-「

2-(4-メチルチアゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸に対する不純物であることから、本発明において、第2工程に付す前にその存在を極力排除する必要がある。

- [0034] 第2工程に付す前にフェニル酢酸を除去する方法としては、アルケニルセフェム化合物と活性炭との接触前或いは接触後に、下記の何れかの工程を行うことにより実施することができる。
 - (A)式(1)で表わされるアルケニルセファム化合物と活性炭の接触の前に、式(1)で表されるアルケニルセファム化合物の水溶液に対し、有機溶媒を用いて、前記フェニル酢酸類の抽出処理を行う工程。
 - (B)式(1)で表わされるアルケニルセファム化合物と活性炭の接触の前に、式(1)で表されるアルケニルセファム化合物の水溶液から、該アルケニルセフェム化合物を析出させる晶析処理を行う工程。
 - (C)式(1)で表わされるアルケニルセファム化合物と活性炭の接触の後、上述の析出操作によって式(2)で表される化合物を回収するに先立ち、有機溶媒を用いて、前記フェニル酢酸類の抽出処理を行う工程。
- [0035] 以下、前記(A)の処理工程について、説明する。

フェニル酢酸類の抽出除去を確実に行う観点から、抽出処理に先立ち、鉱酸により、前記酵素反応によって得られた式(1)で表される化合物の塩の水溶液のpHを酸性域、具体的には2以下、特に1以下に調整して、水溶液中の式(1)で表される化合物の塩を、対応する鉱酸塩の形態とすることが好ましい。該鉱酸としては、塩酸、硝酸、硫酸等が挙げられる。

[0036] 抽出処理に使用する有機溶媒としては、(イ)低級カルボン酸の低級アルキルエステル類、(ロ)ケトン類、(ハ)エーテル類、(二)置換又は非置換の芳香族炭化水素類、(木)ハロゲン化炭化水素類、(へ)脂肪族炭化水素類、(ト)シクロアルカン類がある。これらの有機溶媒は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。(イ)の低級カルボン酸の低級アルキルエステル類としては、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸ブチル、酢酸メチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、プロピオ

ン酸メチル、プロピオン酸エチル等が挙げられる。(ロ)のケトン類としては、メチルプロピルケトン、メチルブチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジエチルケトン等が挙げられる。(ハ)のエーテル類としては、ジエチルエーテル、エチルプロピルエーテル、エチルブチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、メチルセロソルブ、ジメトキシエタン等が挙げられる。(二)の置換又は非置換の芳香族炭化水素類としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、アニソール等が挙げられる。(ホ)のハロゲン化炭化水素類としては、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、トリクロロエタン、ジブロモエタン、プロピレンジクロライド、四塩化炭素等が挙げられる。(へ)の脂肪族炭化水素類ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等が挙げられる。(ト)のシクロアルカン類としては、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロへプタン、シクロオクタン等が挙げられる。

- [0037] これらの有機溶媒の中でも、20°Cでの水への溶解度が1重量%以下のもの、具体的には、トルエン、クロロホルム、クロロベンゼン等が好ましく、特にトルエンが好ましい。
- [0038] 極性が高く水への溶解度が高い有機溶媒を用いると、抽出処理するアルケニルセフェム化合物の水溶液中に有機溶媒が溶解してしまう。有機溶媒が溶解したアルケニルセフェム化合物の水溶液を、前述した活性炭による処理に供すると、活性炭が有機溶媒を吸着してしまうため、E体の吸着除去効率が低下し、Z体の純度を向上させることが困難となる。そのため、水への溶解度が高い有機溶媒を用いた場合は、活性炭による処理を行う前に、抽出処理後の水溶液を濃縮して該水溶液から有機溶媒を除去する濃縮工程が必要となる。水への溶解度が20℃で1重量%以下という溶解度の低い有機溶媒を用いると、濃縮工程が不要なため工業的に有利である。
- [0039] これらの有機溶媒は、前記水溶液中のアルケニルセフェム化合物 1 k g 当たり、好ましくは5~5 O リットル、更に好ましくは 1 O~3 O リットル使用する。また、抽出処理は O~2 O℃にて行うことが好ましい。この好まし

い比率であれば、抽出処理において効率的にフェニル酢酸類の含有率を低減することができる。

[0040] 本発明の製造方法においては、抽出処理後において、フェニル酢酸類を、 後述の実施例において用いたフェニル酢酸含有率の計算式に基づいて算出された含有率で表して、8%以下にまで低減させることが好ましい。抽出処理 を複数回繰り返すことで、フェニル酢酸類の含有率が次第に低下するので、 1回の抽出処理でフェニル酢酸類の含有率が8%以下とならない場合は、溶 媒抽出を複数回行うことが好ましい。

前記(A)の処理工程後、有機溶媒による抽出処理を終えた水溶液を、そのまま活性炭と接触させることができる。

[0041] 以下、前記(B)の処理工程について、説明する。

式(1)で表される化合物を析出させて収率よく回収する観点から、鉱酸により、前記酵素反応によって得られた式(1)で表される化合物の塩の水溶液のpHを弱酸性域、具体的には3.5~4.8、特に3.5~4.5に調整して、水溶液中の式(1)で表される化合物の塩を、フリーの形態として、析出しやすい状態にする。なお、pH調整は、塩酸、硝酸、硫酸などの鉱酸を該水溶液に添加することにより行うことができる。

次いで、該水溶液を好ましくは20℃以下、さらに好ましくは1~10℃に保持することにより、水溶液中の式(1)で表される化合物を析出させることができる。なお、晶析処理は攪拌下に行っても、静置下に行ってもよい。析出物である式(1)で表される化合物は、常法により固液分離して、フェニル酢酸類を含む処理液より回収する。

[0042] 本発明の製造方法においては、晶析処理後において、フェニル酢酸類を、 後述の実施例において用いたフェニル酢酸含有率の計算式に基づいて算出された含有率で表して、8%以下にまで低減させることが好ましい。晶析処理は、前記(A)の抽出処理に比べて、フェニル酢酸類の分離除去効率が高いため、前述のpH4.8以下で20℃以下の条件であれば、1回の晶析処理でフェニル酢酸類の含有率を2%以下にまで低減させることが可能である。 なお、1回の晶析処理でフェニル酢酸類の含有率が8%以下、好ましくは2%以下とならない場合は、晶析処理を複数回行うことが好ましい。

前記(B)の処理工程後は、該処理工程により得られた析出物(式(1)で表される化合物)を水に溶解して水溶液とし、該水溶液を活性炭と接触させる。

[0043] 以下、前記(C)の処理工程について、説明する。

上述の活性炭処理後の析出操作によって式(2)で表される化合物を析出させて体の含有率が向上した式(1)の化合物として回収するに先立ち、活性炭で処理された処理液中に含まれているフェニル酢酸類を有機溶媒により抽出する。具体的には、活性炭と処理液とを分離し、処理液に酸(アルカリで水溶性にした場合)又はアルカリ(鉱酸で水溶性にした場合)を加えて液のpHを好ましくは2以下、更に好ましくは1以下にし、有機溶媒を用いてこの水溶液からフェニル酢酸類を溶媒抽出する。溶媒抽出を複数回繰り返すことで、処理液中のフェニル酢酸類の濃度が次第に低下する。

[0044] 溶媒抽出に用いられる有機溶媒としては、前記(A)工程と同じ溶媒を用いることができる。具体的には(イ)低級カルボン酸の低級アルキルエステル類、(ロ)ケトン類、(ハ)エーテル類、(二)置換又は非置換の芳香族炭化水素類、(ホ)ハロゲン化炭化水素類、(へ)脂肪族炭化水素類、(ト)シクロアルカン類がある。これらの有機溶媒は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。(イ)の低級カルボン酸の低級アルキルエステル類としては、蟻酸メチル、蟻酸エチル、蟻酸プロピル、蟻酸ブチル、酢酸メチル、酢酸メチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、プロピオン酸エチル等が挙げられる。(ロ)のケトン類としては、メチルプロピルケトン、メチルブチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジエチルケトン等が挙げられる。(ハ)のエーテル類としては、ジエチルエーテル、エチルプロピルエーテル、エチルブチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジブチルエーテル、ジブチルエーテル、ジブチルエーテル、ジブチルオリブロピルエーテル、ジブチルエーテル、メチルセロソルブ、ジメトキシエタン等が挙げられる。(二)の置換又は非置換の芳香族炭化水素類として

は、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、アニソール等が挙げられる。(ホ)のハロゲン化炭化水素類としては、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、トリクロロエタン、ジブロモエタン、プロピレンジクロライド、四塩化炭素等が挙げられる。(へ)の脂肪族炭化水素類ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン等が挙げられる。(ト)のシクロアルカン類としては、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等が挙げられる。

- [0045] 以上の溶媒抽出を複数回行うことで、フェニル酢酸類の濃度を、後述の実施例において用いたフェニル酢酸含有率の計算式に基づいて算出された含有率で表して好適には8%以下にまで低減させることが可能となる。溶媒抽出の後は、処理液に炭酸水素ナトリウム等のアルカリを加えて等電点沈殿を行い、結晶を析出させ、これを回収する。
- [0046] 前記(A)の処理工程、(B)の処理工程及び(C)の処理工程は適宜組み合わせて行うことができる。また、(A)の処理工程と(B)の処理工程を組み合わせて行う場合は、いずれの処理工程を先に行うかは特に制限されない。

また、上述の活性炭を、強酸性領域においてアルケニルセフェム化合物と接触させることで、該活性炭によってE体が吸着除去されるのと同時に、フェニル酢酸類も吸着されることから、活性炭処理に先だって、前記(A)工程及び/前記(B)工程を行うことにより、使用する活性炭の使用量を低減することができるという利点を有する。この場合、活性炭の使用量は、例えば、水溶液中に含まれるアルケニルセフェム化合物100重量部に対して、活性炭を10~200重量部、特に20~100重量部とすることが望ましい。

[0047] また、従来の方法で得られる Z体の含有率が向上した式(1)で表される 化合物は着色を呈するが、活性炭処理に先だって前記(A)の処理工程及び (B)の処理工程を行うことにより、着色成分も除去されるため、 Z体の含 有率が向上した式(1)で表わされる化合物は着色を少なくすることができ

、その結果、最終目的物の式(4a)又は(4b)で表わされるセファロスポリン誘導体の着色も少ないという利点も有する。

- [0048] このように、本発明においては、式(6)で表される化合物の塩を酵素反応に付して7位アミド結合の脱保護反応を行うことで生成した、該脱保護反応の副生成物であるフェニル酢酸又はその誘導体を含んだアルケニルセフェム化合物を原料として用いることが好適である。
- [0049] 式(6)で表される化合物は、公知の方法で合成することができる。例えば、下記式(8)で表される7ー置換アシルアミノー3ー[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸化合物に、4位カルボン酸保護基の脱保護反応を行うことで、式(6)で表される化合物を得ることができる。脱保護反応としては、βーラクタム化合物におけるカルボン酸保護基の脱保護反応として公知である種々の方法を採用することができる。例えば、特開平61-263984号公報に記載されている、フェノール類中での脱保護反応を採用することができる。

[0050] [化8]

(式中、R³は前記と同義。R⁴はカルボン酸保護基を示す。)

[0051] 式(8)中、R⁴で表されるカルボン酸保護基としては、例えば電子供与性基で置換されていてもよいベンジル基や、電子供与性基で置換されていてもよいジフェニルメチル基等が挙げられる。電子供与性基としては、例えば炭素数1~6のアルキル基;ヒドロキシ基、炭素数1~6のアルコキシ基等が挙げられる。

[0052] <第2工程>

第1工程終了後、前記第1工程で得られたZ体の含有率が向上した式(1)で表されるフーアミノー3ー[(E/Z)ー2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩と、前記一般式(3)で表される化合物とを反応させ、目的とする(4a)で表されるセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩を得る。以下、Z体の含有率が向上した式(1)で表されるフーアミノー3ー[(E/Z)ー2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩を総称して、「精製アルケニルセファム化合物」という。

[0053] 第2工程に係る式(3)で表わされる化合物の式中、R1は、アルキル基を示す。前記アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等の炭素数1~6の低級アルキル基が挙げられる。

この中、式中のR¹はメチル基がそのままセフジトレンに誘導できることから特に好ましい。

[0054] 式(3)で表わされる化合物の式中、Xは活性エステル基を示す。該式中のXに相当する活性エステル基は、例えば、下記一般式(9)で表わされる化合物と、式(9)の化合物に活性エステル基を導入する化合物との反応により生成する活性エステル基を導入する化合物の反応残基が挙げられる。
[11:9]

$$NH_2$$
 OH (9)

(式中のR1は前記と同義。)

前記式(9)の化合物に活性エステル基を導入する化合物としては、例えば塩化チオニル、塩化オキサリル、ジシクロヘキシルカルボジイミド、ビスー〔ベンゾチアゾリルー(2)〕ジスルフィド、2ーヒドロキシーベンジチ

アゾール、2-ハロ-N-メチルピリジニウム塩、又はチオリン酸(例えば、ジエチルチオリン酸)等が挙げられ、特に好ましくは、式中のXはビスー [ベンゾチアゾリルー(2)] ジスルフィドの反応残基である下記式(5) で表わされるベンゾチアゾリルー2ーチオール基が、精製アルケニルセファム化合物との反応性に優れ、また、目的物が高収率で得られる観点から特に好ましい。

[化10]

なお、前記一般式(9)で表わされる化合物と、式(9)の化合物に活性 エステル基を導入する化合物との反応は、公知の反応である(例えば、特開 昭58-152488号公報及び特表2006-507290号公報参照。)。

- [0055] 本発明において、式(3)で表わされる化合物は、特に式中のR¹がメチル 基であり、Xが式(5)で表わされるベンゾチアゾリルー2ーチオール基で ある化合物が、目的物を高収率で得ることができ、また、該化合物自体も工 業的に入手可能であることから特に好ましい。
- [0056] 式(3)で表わされる化合物の反応系への添加量は、精製アルケニルセファム化合物に対するモル比で1.0~1.5、好ましくは1.1~1.3で行うことが、目的物を高純度で、且つ高収率で得ることができる観点から好ましい。
- [0057] 第2工程に係る反応は、溶媒中で塩基の存在下に行われる。

使用できる塩基としては、例えば、トリエチルアミン、トリーnーブチルアミン、tertーブチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、Nーメチルモルホリン、2,3ージメチルアミノピリジン、Nーメチルピロリドン等の有機塩基が好ましく用いられる。

塩基の添加量は、精製アルケニルセファム化合物に対するモル比で O. 9 ~ 1. 5、好ましくは 1. 0 ~ 1. 2で行うことが、目的物を高純度で、且つ高収率で得ることができる観点から好ましい。

- [0058] 使用できる溶媒としては、メタノール、エタノール、1ープロパノール、2ープロパノール、ブタノール等のアルコール、水、アセトン、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸 n ーブチル等の溶媒が好ましく、また、これらの溶媒は1種又は2種以上の混合溶媒として用いられる。
- [0059] 反応温度は-10~40°C、好ましくは0~20°Cで、反応時間は2時間以上、好ましくは4~10時間である。
- [0060] 反応終了後、必要によりジクロロメタンやクロロホルム等の水と混合しない有機溶媒で洗浄後、鉱酸を用いて弱酸性側にpH調整し、溶媒を更に減圧下に除去することで目的とする式(4a)で表されるセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩を得ることができる。なお、ここで式(4a)のアルカリ金属塩とは、薬理学上許容されるアルカリ塩を意味する。

「0061] <第3工程>

また、本発明で得られる式(4a)で表わされるセファロスポリン誘導体 又はそのアルカリ金属塩は、ヨウ化ソーダの存在下にビバリン酸クロロメチ ルと反応させる第3工程を設けることにより、Z体の含有率の高い下記一般 式(4b)

[化11]

(式中、R¹はアルキル基を示す。)で表されるセファロスポリン誘導体を製造することができ、特に式中のR¹がメチル基である7-[2-メトキシイミノ-2-(2-アミノチアゾール-4-イル)アセトアミド]-3-[2-(4-メチルチアゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステル(セフジトレンピボキシル)はセファロスポリン抗生物質として有用な物質であることが知られている。

[0062] 以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記 実施形態に制限されず、当業者の通常の創作能力の範囲内での適宜の改変は 、本発明の範囲に属するものである。

実施例

- [0063] 以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の 範囲は、かかる実施例に制限されない。
- [0064] 実施例及び比較例を説明するに先立ち、使用した分析方法について説明する。アルケニルセフェム化合物及び精製アルケニルセフェム化合物の分析には高速液体クロマトグラフィ(HPLC)を用いた。その詳細は以下のとおりである。
 - ・カラム: Unison UK-C18、3 µm、250mm×4.6mm・カラム温度:30℃
 - ・移動相(体積比): アセトニトリル13%、10mMへプタンスルホン酸ナトリウム水溶液87%
 - ·流量: 0. 8 m l / m i n
 - 検出波長:254nm
 - 注入量: 10 μ |
 - · Z体保持時間: 29.0~30.0分
 - · E体保持時間: 31.0~32.0分
 - ・E体含有率(計算式): [E体面積值/(Z体面積值+E体面積值)]×100(%)
- [0065] フェニル酢酸の含有率の分析方法は以下のとおりである。

・カラム: SUPELCO ODS HYPERSIL 5µm 250× 4.6mm

カラム温度:25℃

・移動相(体積比): アセトニトリル20%、50mMリン酸二水素カリウム水溶液80%

•流量: 1. 0ml/min

検出波長:225nm

注入量: 10 μ |

Z体+E体保持時間: 2. 5~3.5分

フェニル酢酸保持時間:8.5~9.5分

・フェニル酢酸含有率(計算式):

[フェニル酢酸面積値/ ((Z+E)体面積値+フェニル酢酸面積値)] × 100(%)

[0066] 〔実施例1〕

(1) 7位アミド結合の脱保護反応工程

下記式(10)で表される化合物(E体の含有率3.5%)を10.0g 四口フラスコにはかり取り、6重量%炭酸水素ナトリウム水溶液240gを加えてナトリウム塩の水溶液となした。この水溶液に、ペニシリンーGアシラーゼ酵素(PGA-450、Dalas Biotech Limited製)を7.0g添加した。液温25~35℃、5重量%炭酸ナトリウム水溶液を添加して、pHを7.5~8.5に制御しながら式(10)で表される化合物のナトリウム塩の7位脱保護反応を2時間行った。反応終了後、水溶液中には、E体をE体含有率で3.5%含有する下記式(11)で表される化合物のナトリウム塩が7.0g含まれていた。また、フェニル酢酸がフェニル酢酸含有率で16.6%含まれていた。

[0067]

[化12]

Z体

[0068] [化13]

Z体

[0069] (2) フェニル酢酸類除去工程 (A工程)

第1工程で得られた水溶液から酵素(PGA-450)を濾別し、液温を $0\sim10$ $^{\circ}$ に保ちながら濃塩酸を添加して、水溶液の $_{\rm P}$ Hを $_{\rm P}$ 9 に調整し、水溶液に含まれていた式(11)で表される化合物のナトリウム塩を、式(11)で表される化合物の塩酸塩とした。 $_{\rm P}$ H調整が終了した水溶液を分液ロートに移し替え、液温を $_{\rm P}$ $_{\rm P}$ に保ちながら、ここに $_{\rm P}$ $_{\rm P}$ のトルエンを加えて副生成物及び不純物を抽出除去した。抽出処理後のフェニル酢酸含有率は $_{\rm P}$ 1%であった。尚、抽出処理後の水溶液中のアルケニルセフェム化合物の濃度は $_{\rm P}$ 2 重量%であった。

[0070] (3)第1工程

溶媒抽出後の水溶液に活性炭(味の素ファインテクノ社製、商品名CL-K)3.2 gを一括で添加し、3Cで1時間攪拌した。この活性炭は、JIS K-1474に従い測定されたヨウ素吸着性能が1550mg/gであり、メチレンブル一吸着性能が310ml/gであった。その後、活性炭を濾別し、水溶液に1Nの水酸化ナトリウム水溶液を加えてpH4.3に調整し、1時間熟成した。この熟成によって式(2)で表される化合物の結晶が析出した。析出した結晶を濾集し、水及びメタノールで結晶を洗浄、乾燥した。得られた結晶の分析結果は以下のとおりであった。尚、下記分析結果中の Z体収率は、以下の計算式により算出した値である。また、第1工程終了後に得られた式(11)の化合物の諸物性を表1に示す。

Z体収率(%) = A × B / C

A:第1工程後に得られた結晶の粗収率(%)

B;式(2)で表される化合物のZ体としての純度(%)

C;フェニル酢酸類除去工程の式(11)で表される化合物の鉱酸塩を基準にした式(1)で表される化合物のZ体の理論収率(%)

(分析結果)

· Z体収率: 92.0%

• E体含有率: 0. 29%

フェニル酢酸含有率: 0. 1%

• 色調(目視): 白色

 \cdot ¹H-NMR (D₂O/DCI) ppm

2. 5 2 (s, 3H), 3. 5 6 ~ 3. 6 0 (d, 1H, 18.3Hz), 3. 7 5 ~ 3. 7 8 (d, 1H, 18.6Hz), 5. 2 5 ~ 5. 2 6 (d, 1H, 5.2Hz), 5. 4 4 ~ 5. 4 5 (d, 1H, 5.2Hz), 6. 7 8 (s, 2H), 9. 7 8 (s, 1H)

[0071] (4)第2工程

[化14]

$$NH_2$$
 S
 OCH_3
 O

四口フラスコに上記第1工程で得られた式(11)で表される化合物4. 0g、式(3)において X が式(5)及び R¹が C H₃基である化合物(3 a) 5.3g、水25g、テトラヒドロフラン25g、トリエチルアミン1. 4gを加え、5~10℃で5時間撹拌した。その後、反応液に2.5%炭酸 水素ナトリウム水溶液40gを添加してジクロロメタン80gで2回洗浄した。さらに水層に1N塩酸を加えてpH2.0に調整し、30分熟成した。 この熟成によって式(7)で表される化合物が析出した。析出した結晶を濾 集し、水及びメタノールで結晶を洗浄、乾燥した。得られた結晶の分析結果 は以下のとおりであった。また、第2工程終了後に得られたセファロスポリ ン誘導体の諸物性を表2に示す。

· Z体収率: 74.0%

· E体含有率: 0. 23%

 $^{1}H-NMR(D_{2}O)$ ppm

2. 27 (s, 3H), 3. $23 \sim 3$. 26 (d, 1H, 18.3Hz), 3. $49 \sim 3$. 5 3 (d, 1H, 18.3Hz), 3. 88 (s, 3H), 5. $26 \sim 5$. 27 (d, 1H, 4.6Hz), 5. $73 \sim 5$. 74 (d, 1H, 4.6Hz), 6. $19 \sim 6$. 21 (d, 1H, 11.9)

Hz), 6. 55~6. 57 (d, 1H, 11.5Hz), 6. 92 (s, 1H), 8. 67 (s, 1H)

[0072] 〔実施例2〕

実施例1の第1工程において、活性炭として、味の素ファインテクノ製の CL-KP(商品名)2.8gを用いた以外は、実施例1と同様にして、式 (11)で表される化合物の結晶を得た。この活性炭のヨウ素吸着性能は1 620mg/gであり、メチレンブル一吸着性能は280ml/gであった

次いで、実施例 1 の第 2 工程と同様に反応後、2.5%炭酸水素ナトリウム水溶液 4 0 g を添加してジクロロメタン 8 0 g で 2 回洗浄し、水層を濃縮した。濃縮により式(7)で表される化合物のナトリウム塩が析出した。さらにアセトン 5 0 g を加えて $0 \sim 5$ °C で 3 0 分熟成し、析出した結晶を濾集、水及びアセトンで結晶を洗浄、乾燥した。また、第 1 工程終了後に得られた式(1 1)の化合物の諸物性を表 1 に、第 2 工程終了後に得られたセファロスポリン誘導体の諸物性を表 2 に示した。

· Z体収率: 67.0%

E体含有率: 0. 10%

[0073] [実施例3]

(1) 7位アミド結合の脱保護反応工程

実施例1と同様の操作及び条件で酵素反応を行った。反応終了後、水溶液中には、E体をE体含有率で3.5%含有する式(11)で表される化合物のナトリウム塩が7.0g含まれていた。また、フェニル酢酸がフェニル酢酸含有率で16.6%含まれていた。

(2)フェニル酢酸除去工程(B工程)

第1工程で得られた水溶液から酵素(PGA-450)を濾別し、液温を 10℃に保ちながら濃塩酸でpH4.2に調整し、そのまま1時間熟成した 。この熟成により式(1)で表される化合物が析出し、次いで濾過して、析 出物を回収した。なお、得られた析出物のフェニル酢酸含有率は0.5%で あった。

(3)第1工程

340gの水に第2工程で得られた析出物7.0g(Z体6.5g含有)を分散させ、20℃に保ちながら濃硫酸でpH1.0に調整し、該析出物を溶解した。この水溶液に、活性炭として味の素ファインテクノ製のCL-KP(商品名、3ウ素吸着性能1620mg/g、メチレンブルー吸着性能280ml/g)1.5gを一括で添加し、3℃で1時間撹拌した。その後、活性炭を濾別し、水溶液に1Nの水酸化ナトリウム水溶液を加えてpH4.2に調整し、1時間熟成した。この熟成によって式(11)で表される化合物の結晶が析出した。析出した結晶を濾集し、水及びメタノールで結晶を洗浄、乾燥した。また、第1工程終了後に得られた式(11)の化合物の諸物性を表1に示した。

(4)第2工程

実施例2と同様な操作を実施し、式(7)で表される化合物のナトリウム 塩を得た。また、第2工程終了後に得られたセファロスポリン誘導体の諸物 性を表2に示した。

[0074] [比較例 1]

実施例1の7位アミド結合の脱保護反応工程と同様にして酵素反応を行い、得られた式(11)で表される化合物のナトリウム塩を含有する水溶液から酵素を濾別した。濾液の全量を、液温20℃に保ちながら濃塩酸でpHO.9に調整した。これによって式(11)で表される化合物の塩酸塩の水溶液を得た。次いで、この水溶液に実施例1の第1工程で用いた活性炭に代えてJIS K-1474に従い測定されたヨウ素吸着性能が1080mg/gであり、メチレンブルー吸着性能が180ml/gである活性炭(味の素ファインテクノ社製、商品名SD-2)5.6gを一括で添加し、3℃で1時間攪拌した。活性炭処理後のフェニル酢酸含有率は1.1%であった。その後、活性炭を濾別し、得られた全量の濾液に対し、実施例1の第2工程と同様にして溶媒抽出を行った。溶媒抽出後の水溶液に1Nの水酸化ナトリウ

ム水溶液を加えてpH4.3に調整し、1時間熟成した。この熟成によって式(11)で表される化合物の結晶が析出した。析出した結晶を濾集し、水及びメタノールで結晶を洗浄、乾燥した。また、第1工程終了後に得られた式(11)の化合物の諸物性を表1に示した。

(第2工程)

実施例2と同様な操作を実施し、式(7)で表される化合物のナトリウム 塩を得た。また、第2工程終了後に得られたセファロスポリン誘導体の諸物 性を表2に示した。

[0075] [比較例2]

比較例 1 の第 1 工程で用いたものと同じ活性炭(SD-2) 3 . 2 g を一括で添加し、3 $\mathbb C$ で 1 時間攪拌した以外は、(1) 7 位アミド結合の脱保護反応工程、(2) フェニル酢酸除去工程を実施し、式(1 1) で表される化合物の結晶を得た。また、第 1 工程終了後に得られたセファロスポリン誘導体の諸物性を表 1 に示した。

(第2工程)

実施例2と同様な操作を実施し、式(7)で表される化合物のナトリウム 塩を得た。また、第2工程終了後に得られたセファロスポリン誘導体の諸物 性を表2に示した。

[0076]

[表1]

フェニル酢酸類除去	類除去工程	护	活在炭		第1	第1工程終了後	
後のフェル酢酸含有率	場	,	使用量	Z体の収率	E体含有率	4	***
(%) 埋我	種類		(g)	(%)	(%)	印置	71-1/10年酸百有举(%)
6. 1 CL-K	C F		3. 2	92. 0	0. 29	印色	0, 1
6. 0 CL-KP	CL-KF	_	2.8	93.8	0. 12	白	0.1
0. 5 CL-KP	CL-KF	^	1.5	93. 5	0. 13	白色	0.05
-* SD-2	SD-2	_	5.6	86. 5	1.46	淡黄色	0.1
6. 1 SD-2	SD-2		3.2	90.3	1. 65	淡黄色	0.1

*活性炭処理の後で抽出処理;活性炭処理後のフェニル酢酸含有率は1.1 %

[0077] [表2]

		第2工程終了後	
	Z体の収率(%)	E体含有率(%)	色調
実施例1	74.0	0.23	白色
実施例 2	78.5	0.10	白色
実施例3	77.0	0.10	白色
比較例1	75. 1	1. 41	淡黄色
比較例2	76.6	1. 59	淡黄色

表2の結果より、本発明の実施例1~3により得られるセファロスポリン 誘導体は比較例1~2のものに比べ、Z体の含有率が高く、更に着色もない ことが分かる。

[0078] [実施例4]

(1) 第3工程

HPLC純度97.8%(分析方法は「第十五改正日本薬局方(第一追補)」、 平成19年9月28日、厚生労働省 告示316号、セフジトレン ピポキシルの項参照。)

産業上の利用可能性

[0079] 本発明によれば、7-アミノ-3-[(E/Z)-2-(4-メチルチア ゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸又はそのアル カリ金属塩を用い、簡便な工程で、Z体の含有率が高い目的するセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩を工業的に有利な方法で提供することができる。

請求の範囲

[請求項1]

下記式(1)で表される7-アミノー3-[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩の水溶液を、JIS K-1474に従い測定されたヨウ素吸着性能が1200mg/g以上であり、メチレンブルー吸着性能が250ml/g以上である活性炭と接触させて、下記式(2)で表される7-アミノー3-[(Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩の含有率が向上した式(1)で表される7-アミノー3-[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩を得る第1工程、

[化1]

$$COOH$$

$$CH = CH$$

$$H_3C$$

$$(1)$$

[化2]

$$H_2N$$
 S CH_3 CH_3

次いで、前記第1工程で得られた一般式(2)で表される7-アミノ-3-[(Z)-2-(4-メチルチアゾール-5-イル)ビニル]-3-セフェム-4-カルボン酸又はそのアルカリ金属塩の含有率が向上した式(1)で表される7-アミノ-3-[(E/Z)-2-

(4-メチルチアゾール-5-イル) ビニル] -3-セフェム-4-カルボン酸又はそのアルカリ金属塩と、下記一般式(3) で表される化合物とを反応させる第2工程を含むことを特徴とする下記一般式(4a) で表されるセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩の製造方法。

[化3]

$$NH_2$$
 NH_2
 NH_2

[化4]

$$NH_2$$
 NH_2
 NH_3
 OR^1
 OR^1
 OR^1
 OR^2
 OR^3
 OR^3
 OR^4
 OR^4

(式中、R¹は、アルキル基を示す。Xは活性エステル基を示す。)

[請求項2] 前記活性エステル基が下記一般式(5)で表されるベンゾチアゾリルー2ーチオール基である請求項1記載の製造方法。

[化5]

[請求項3] 前記式(1)で表される化合物を、鉱酸で処理して鉱酸塩となし、 該鉱酸塩を含む低pH領域の前記水溶液を前記活性炭と接触させる請 求項1又は2記載の製造方法。 [請求項4] 前記鉱酸が塩酸である請求項3記載の製造方法。

[請求項5] 前記活性炭で処理した後の処理液のpHを3.8~4.8に調整して、式(2)で表される化合物の結晶を沈殿させる請求項1乃至4のいずれかに記載の製造方法。

[請求項6] 前記式(1)で表される7-アミノー3-[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はそのアルカリ金属塩の水溶液が、下記一般式(6)で表される7ー置換アシルアミノー3-[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸の塩を酵素反応に付して7位アミド結合の脱保護反応を行い、該脱保護反応の副生成物であるフェニル酢酸又はその誘導体を含んだ前記一般式(1)で表される7-アミノー3-[(E/Z)-2-(4-メチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はその塩の水溶液を得た後、下記(A)又は(B)の何れかの処理工程を行ったものである請求項1乃至5記載の製造方法。

- (A)得られる前記式(1)で表されるフーアミノー3ー[(E/Z))ー2ー(4ーメチルチアゾールー5ーイル)ビニル]ー3ーセフェムー4ーカルボン酸又はその塩の水溶液に対し、有機溶媒を用いて、前記フェニル酢酸又はその誘導体の抽出処理を行う工程。

[化6]

(式中、R³はベンジル基、フェノキシメチル基を示す。Mは一価のカチオンを示す。)

[請求項7]

更に、請求項1乃至6の何れか1項に記載の方法で得られた前記一般式(4a)で表されるセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩を、ヨウ化ソーダの存在下にビバリン酸クロロメチルと反応させる第3工程を有することを特徴とする下記一般式(4b)で表されるセファロスポリン誘導体又はそのアルカリ金属塩の製造方法。

[化7]

(式中、R¹は前記と同義。)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2011/051390

A	CLA	SSIFICATION	ON OF	SUBJECT	MATTER

C07D501/24(2006.01)i, A61K31/545(2006.01)i, A61P31/04(2006.01)i, C07D501/06(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07D501/24, A61K31/545, A61P31/04, C07D501/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho

1922-1996

Jitsuyo Shinan Toroku Koho

1996-2011

Kokai Jitsuyo Shinan Koho

1971-2011

Toroku Jitsuyo Shinan Koho

1994-2011

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAplus/REGISTRY

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 2005-343854 A (Meiji Seika Kaisha, Ltd.), 15 December 2005 (15.12.2005), entire text & US 2008/0033166 A1 & EP 1752459 A1 & WO 2005/118595 A1 & KR 10-2007-0030261 A & CN 1964981 A	1,2,6,7 3-5
Y A	WO 2005/003141 A2 (ORCHID CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD.), 13 January 2005 (13.01.2005), entire text; particularly, scheme 2; example 1 & US 2006/0173175 A1	1,2,6,7 3-5

×	Further documents are listed in the continuation of Box C.		See patent family annex.
* "A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" "L"	earlier application or patent but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
	cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is
"O" "P"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"&"	combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family
		α	document memoer of the same patent family
	of the actual completion of the international search	Date	of mailing of the international search report
	18 March, 2011 (18.03.11)		29 March, 2011 (29.03.11)
Name	e and mailing address of the ISA/	Autl	norized officer
	Japanese Patent Office		
Facsi	mile No.	Tele	phone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2011/051390

C (Continuation)	Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
		Relevant to claim No. 1, 2, 6, 7 3-5				

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α.

 $Int.Cl. \quad C07D501/24 (2006.01) \, i, \quad A61K31/545 (2006.01) \, i, \quad A61P31/04 (2006.01) \, i, \quad C07D501/06 (2006.01) \, i$

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl. C07D501/24, A61K31/545, A61P31/04, C07D501/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年 1971-2011年 日本国公開実用新案公報 1996-2011年 日本国実用新案登録公報 1994-2011年 日本国登録実用新案公報

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAplus/REGISTRY

関連すると認められる文献

し. 関連する) こ 部 の り 4 し 句 文 間 、	
引用文献の カテゴリー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y A	JP 2005-343854 A(明治製菓株式会社)2005.12.15,全文 & US 2008/0033166 A1 & EP 1752459 A1 & WO 2005/118595 A1 & KR 10-2007-0030261 A & CN 1964981 A	1, 2, 6, 7 3-5
Y A	WO 2005/003141 A2 (ORCHID CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD) 2005.01.13,全文、特に Scheme-2、Example 1 & US 2006/0173175 A1	1, 2, 6, 7 3-5

で C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 る文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献

- の日の後に公表された文献
- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

国際調査を完了した日 18.03.2011	国際調査報告の発送日 29.03.	201	l 1
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員)	4 P	9051
日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	田村 聖子 電話番号 03-3581-1101 内	線 3	492

国際調査報告

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y A	JP 61-178991 A (明治製菓株式会社) 1986.08.11, 全文、特に実施例 & US 4839350 A & EP 175610 A2 & DE 3579399 D & ES 546749 A & CA 1272714 A & IE 58487 B & AT 56017 T & KR 10-1989-0001196 B1 & AT 56017 E & IE 852071 L	1, 2, 6, 7 3-5